

(778) セラミックスにおける予き裂導入破壊革性試験法(SEPB)と従来の試験法の比較

新日本製鐵(株)素材第一研究センター・野瀬哲郎, 藤井利光

1. 緒言

著者らはセラミックスに関する新しい破壊革性試験法として、超硬合金等で試行されている脆性予き裂導入法(BI法)¹⁾を適用したSEPB法を提案した²⁾。本報では、まず予き裂長さの影響及び試験温度の影響について検討し、さらに既に金属材料試験法として理論的妥当性の確認されている疲労予き裂導入破壊革性試験法(SECB)及びセラミックスにおける従来法(IM法³⁾, CN法)との比較検討を行い、それぞれの試験法の妥当性を考察した。また、試験片の寸法効果についても検討した。

2. 方法

供試材は、市販のSiC焼結体イビセラム、Al₂O₃焼結体ADS10, ADS80、Sialon焼結体Syalon101と一部実験室で焼成したSiCである。標準試験片は平面ひずみ条件を満足する3点曲げ試験片、幅W=4mm、厚さB=3mm、長さL=18mm、(スパン長さS=4W=16mm)とし、予き裂発生起点としてB×L面中央部にノッチもしくはビッカース圧痕を導入して、BI法(Fig.1)

によって脆性予き裂(Straight Through Crack)を導入した。Anvil溝幅bもしくはノッチ長さを変えて予き裂長さを変化させ、ASTM:E399の3点曲げ試験(CHS=8.33×10⁻³m/s)でK_{IC}を求めた。またW=7.5mm, 15mmの相似試験片で寸法効果を調べた。SECB法の疲労予き裂導入条件は大気中、K_{fmax}/K_{IC}=0.5とした。

3. 実験結果及び考察

Fig.2に示すように(W=4mm)、予き裂長さと試験片幅との比a/Wが0.3~0.8のとき、±5%程度のばらつき範囲でほぼ一定の測定値が得られた。ただし、a/W<0.3では若干低めであった。また、本試験法と他の試験法の測定結果の比較をFig.3に示す。本試験法の結果はSECB法の結果とほぼ一致していた。このことにより本試験法の妥当性が確認されたと考えられる。CN法はSECB法に比べて低い値を示した。またIM法は室温で高い値を示し、高温ではき裂が発生しなかったため評価できなかった。なお、試験片の寸法効果については見掛け上Wの増加につれて測定値が増加する傾向が認められた。その原因について考察する。

参考文献1)貞廣:日本金属学会誌, 45(1981), p.291

2)野瀬ら:工業協会年会講演予稿集, 1(1986), p.363

3)K.Niihara et al: J.Am.Ceram.Soc., 65(1982), C-116

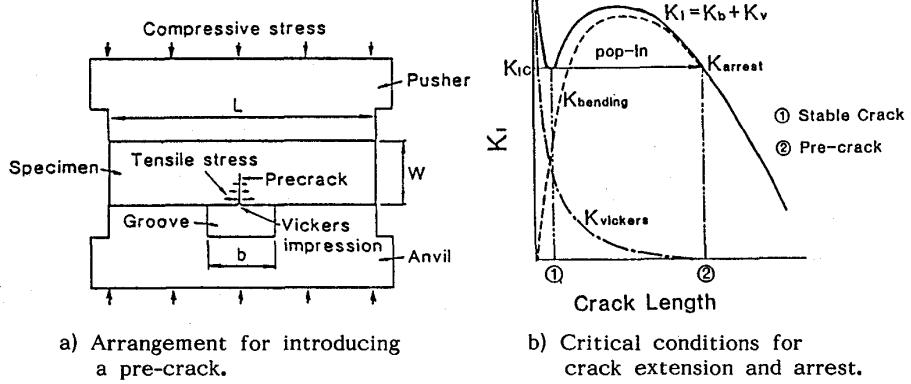


Fig.1 Schematic view of Bridgeman Indentation method.

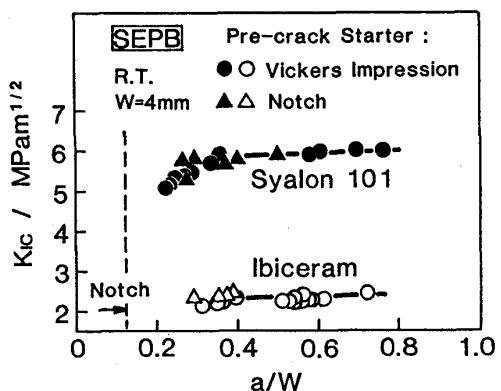


Fig.2 Effects of pre-crack length on fracture toughness.

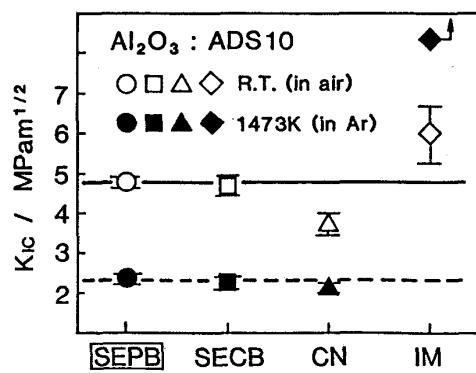


Fig.3 Comparison of results.